附表 第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源

#II ~ /	溫室氣體排放源		<i>₩</i> /দ ७/भा⊓	71 55777HH
批次	行業別	製程別	條件說明	計算說明
第一批	發電業	汽力機組鍋爐發	具備汽力機組鍋爐發電程序且採用	一、溫室氣體排放源具有
		電程序	化石燃料者。	左列任一製程或設
		複循環機組發電	具備複循環機組發電程序且採用化	備者,應依規定以管
		程序	石燃料者。	制編號為單位,進行
	鋼鐵業	一貫煉鋼鋼胚生	包含煉鐵、煉鋼、熱軋、冷軋等程序,	全廠(場)溫室氣體
		產程序	且生產鋼胚者。	年排放量盤查及登
		電弧爐碳鋼鋼胚	包含電弧爐煉鋼程序、精煉爐及連續	錄。
		生產程序	鑄造程序,且生產碳鋼鋼胚者。	二、溫室氣體排放源應依
		電弧爐不銹鋼鋼	包含電弧爐煉鋼程序、轉爐、真空精	下列計算方式,判定
		胚生產程序	煉爐及連續鑄造程序,且生產不銹鋼	全廠(場)化石燃料
			鋼胚者。	燃燒之直接排放產
		H型鋼生產程序	包含加熱、軋製、噴砂及研磨程序,	生溫室氣體年排放
			且生產H型鋼者。	量:
		不銹鋼熱軋鋼捲	包含加熱及軋製程序,且生產不銹鋼	溫室氣體年排放量
		(板) 生產程序	熱軋鋼捲(板)者。	(公噸二氧化碳當
	石油煉製	石油煉製程序	以礦產原油或油頁岩等為原料,從事	量/年)=當年原
	業		汽油、煤油、柴油、潤滑油、石蠟、	(物)料、燃料使用
			石油醚、有機溶劑或其他石油品之提	量、產品產量或其他
			煉者。	經中央主管機關認
	水泥業	具備熟料生產程	熟料生產程序包含生料研磨製程及	定之操作量(公噸、
		序	熟料燒成製程。其中熟料係指含氧化	公秉或千立方公尺
			鈣(CaO)、氧化矽(SiO ₂)、氧化鋁	/年)×排放係數(公
			(Al ₂ O ₃)及氧化鐵(Fe ₂ O ₃)之原料,	噸/公噸、公秉/公
			依適當比例並經研磨後投入於水泥	噸或千立方公尺/
			窯爐中,燒至部分熔融所得以矽酸鈣	公噸)×溫暖化潛勢
			為主要礦物成分之水硬性膠凝物質。	三、原(物)料、燃料使
	半導體業	積體電路晶圓製	包含經由物理氣相沈積、化學氣相沈	用量、產品產量或其
		造程序	積、光阻、微影、蝕刻、擴散、離子	他經中央主管機關
			植入、氧化與熱處理等製程;僅從事	認定之操作量,應依
			晶圓封裝、磊晶、光罩製造、導線架	前一年度實際操作
			製造、二極體製造及發光二極體製造	量計算之。但公告後
			等作業者或製程中確實未使用含氟	始設立之排放源,其
			溫室氣體者,非屬本公告之適用對	操作量以最大設計
			象。	值為準。

薄膜電晶	具備薄膜電晶體	薄膜電晶體液晶顯示器之製程中,包
體液晶顯	元件陣列基板或	含擴散、薄膜、黃光顯影、蝕刻或彩
示器業	彩色濾光片生產	色濾光片等程序;製程中確實使用含
	程序	氟溫室氣體,亦屬本公告之適用對
		象。
各行業	其他設備	全廠(場)化石燃料燃燒之直接排放
		產生溫室氣體年排放量達二・五萬公
		噸二氧化碳當量。